

## Передовые технологические методы создания материалов

**15 февраля. 14:30**

**Продолжительность:** 1,5 часа

**Темы семинара:**

- Системы искрового плазменного спекания.
- PVD и CVD методы формирования микро- и нано структур.
- Ионная имплантация.
- Электронно-лучевая литография.

**Организатор:** Компания Техноинфо

**Место проведения:** Научно-исследовательский комплекс (НИК), СПбПУ

**Контакты организаторов:** Евгений Микулинский, тел. +7 926 663-90-80, e-mail:  
[e.mikulinsky@technoinfo.ru](mailto:e.mikulinsky@technoinfo.ru).

---

**CRESTED**



**THERMAL TECHNOLOGY LLC**  
HIGH TEMPERATURE EXPERTS

## Карта подхода:



## Адрес:

Санкт-Петербургский политехнический Университет Петра Великого  
Политехническая ул., д.29